



**Advanced metallization for  
devices and circuits : science,  
technology and  
manufacturability :  
symposium held April 4-8,  
1994, San Francisco,  
California, U.S.A. /**

Murarka, S. P,  
coeditor

Murarka, S. P,  
coeditor

Materials Research Society,  
1994

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzgxODEwMDg>

---

**Título:** Advanced metallization for devices and circuits science, technology and manufacturability : symposium held April 4-8, 1994, San Francisco, California, U.S.A. editors S.P. Murarka ... [et al.].

**Editorial:** Pittsburgh, Penn. Materials Research Society 1994

**Descripción física:** xiv, 768 p. il

**Mención de serie:** Materials Research Society Symposium Proceedings 337

**ISBN:** 1558992375 9781558992375

**Materia:** Capas metálicas Metalización Semiconductores- Diseño y construcción Capas metálicas. Metalización. Semiconductores- Diseño y construcción.

**Autores:** Murarka, S. P, coeditor Murarka, S. P, coeditor

**Punto acceso adicional serie-Título:** Materials Research Society Symposium Proceedings 337

---

## **Baratz Innovación Documental**

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- [informa@baratz.es](mailto:informa@baratz.es)